

レーザ照射と超精密切削の サイマルプロセッシングによる 高品位微細構造体の創成

水谷 正義*

M. Mizutani

キーワード:レーザプロセッシング,超精密切削,デバリング,微細構造体,機能性表面

1. 緒言

製品の設計において材料の選択や形状は重要であるが, それと同等に表面機能が製品の性能に寄与する割合も大 きい.最近では表面加工技術の進歩が著しく,それらに よって表面を高機能化し,製品としての性能・機能を向上 させることを目的にした研究が盛んに行われている¹⁾.

とくに光学製品や光学素子の開発では、表面に微細な構造体を創成することにより、光学機能を向上させる、あるいは別の特殊な機能を発現させることが可能になる。例えばサブミクロンオーダの微細構造体を表面に創成した場合には、その構造体の存在によって、強い光学異方性や波長依存性、あるいは共鳴現象による電磁場の増強や狭い領域への光閉じ込め等、様々な光学現象が発現する²⁾. そのため、それらの現象を理解し、それらを効率的かつ効果的に発現させる構造体を創成することが重要になる.

微細構造体による高機能化を応用した光学素子に関し て、一部ではすでに実用化が進められている.その中で、 超精密切削によって微細構造体を創成する方法は、形状自 由度や材料選択性などの様々な利点から適用範囲は広範 である^{3),4)}.ただしその一方で、この方法で微細構造体を 創成した場合には、欠けやバリといった欠陥の発生が大き な課題となる.とくに今後さらに構造体の微小化、高精度 化が期待される中で、この欠陥をいかに除去するかは大き なポイントになる.

本研究は、著者らが提案するレーザ援用サイマルプロ セッシング (LAS)を適用し、この課題の解決を狙ったも のである.ここで LAS とは、局所加熱切削の一種である レーザ援用切削を、レーザパラメータおよび切削条件を制 御することにより微細構造体創成時の欠陥抑制に適用さ せたものである.著者らはこれまでに、通常の超精密切削 と比較して LAS により微細構造体上に生成する欠陥のう ち、欠けを抑制可能であることを明らかにし、本手法の有 効性を示している^{5).6)}.ただし現段階では、(I)バリ及び 欠けのそれぞれの生成メカニズムの違いから、欠けの抑制 は可能となっているが、バリに対してはそれを抑制する適 切な条件の選定には至っていない.また、(II)レーザ照 射を行うことでもたらされる悪影響についても検討の余 地が残されている.そこで本研究では、(I)、(II)のそ れぞれの現象を解明するとともに、それらを解決可能な加 エプロセスの提案を目的とした.

2. 超精密切削による微細構造体創成

2·1 実験条件

本章ではまず基礎実験と して,図1に示す形状を有す る矩形バイトを用いて超精 密切削を行い,微細構造体創 成時に発生する欠陥(主にバ リ)の発生状況を確認した.



実験装置にはナガセイン テグレックス社製の超精密 微細形状加工機 MIC-300 を

図1 矩形バイト

使用した.本加工機はX,Y,Z軸の最小位置決め分解能が0.1 nm,B,C軸分解能が0.00001°の性能を有しており,同時5軸制御加工を行うことが可能である.この仕様により,本加工機は本研究で対象とするサブマイクロ〜マイクロメートルオーダの微細構造体創成に十分な性能を有している.また,被削材にはP濃度10 wt%のNi-Pめっきを使用した.表1に切削実験における基本的な条件,表2に同実験の切込み条件を示す.

2・2 矩形平行溝構造体における欠陥発生状況

図 2 に矩形平行溝構造体に発生した欠陥の観察結果を 示す.同図より,総切込み深さ d=5 µm の構造体では主 に欠けが発生し、バリに関しては稜線部に微小なバリが確 認される程度である.それに対して、d=10、15、20 µm の矩形平行溝ではいずれも構造体上面の稜線部に明確な バリが発生していることが確認できる.

	表1	実験条件
切削速度		2000 mm/min
雰囲気		23°C
切削環境		オイルミスト
被削材		Ni-P (P10 wt%)
工具材料		単結晶ダイヤモンド
工具すくい角		0°



切込み深さ条件

 $d_1 +$

 $d_2 + d_3 + d_4 \,\mu m$

表 2

総切込み深さ d µm

(b) h_Bと構造体高さ h の比 h_B/h

図3 微細構造体に発生したバリの評価

次に,図2に示したそれぞれの構造体のバリ高さの平均
値 h_Bについてレーザ顕微鏡を用いて測定した結果を図3
(a)に示し,h_Bと構造体高さhの比を算出した結果を同

図(b) に示す. これらの図より,各構造体上に発生する バリ高さは,総切込み深さが大きくなる,すなわち高アス ペクト比の構造体ほど大きくなることがわかる.とくに複 数回切削により創成される *d* = 10 µm 以上の構造体では構 造体高さに対して一定のアスペクト(*h*_B/*h* = 0.1 程度)の バリが発生することが確認できる.

3. レーザ援用サイマルプロセッシング(LAS) のデバリング効果

3・1 熱伝導解析による構造体への熱侵入長の検討

本研究では LAS 時の局所加熱を利用して微細構造体の 欠陥 (バリ)を除去 (デバリング)し、高品位微細構造体 を創成することを狙っている.これを実現するために鍵に なるのは、構造体自体への熱の流入(本研究では熱侵入長 と表現する)を抑え、バリに対してのみ瞬間的に高エネル ギを与えることである.そこで、熱伝導解析を行うことに よりデバリング時の熱侵入長(深さ方向の温度勾配)につ いて検討を行った.具体的にはまず、熱侵入長に対する レーザ波長 λ およびパルス幅 τの影響について、平板に対 するレーザ照射を模擬した熱伝導解析により評価を行った.

解析モデルの模式図を図4に示す.同図に示すように本 解析では2次元平板モデルを用い,表3に示す条件での レーザ照射を模擬した解析を行うことで λ および τ の影響 を評価した.レーザ照射対象は膜厚100 μ mのNi-P(P10 wt%)めっきを施した基板とした.表4にNi-Pの熱的・ 機械的物性値を示す.

各条件でのレーザ照射による表面からの温度勾配を比 較するため,表面での温度上昇量を1とした時の深さ方向 の温度上昇量をまとめた結果を図5に示す.また,熱侵入 長を表面での温度上昇量の1/eとなる距離と定義し、各条 件によるレーザ照射での熱侵入長を表5に示す.図5に示 すように、各条件でのレーザ照射による熱伝導現象を比較 した場合,波長およびパルス幅が短い条件ほど表面近傍で の温度勾配が大きくなることが確認できる.また,表5に 示すように、パルス幅3nsのレーザによる熱侵入長は70~ 80 nm であるのに対して、パルス幅 20 ps のレーザによる 熱の侵入長は 22 nm と極めて小さくなることが確認でき る. このことより, LAS 時のデバリングにおいても, 熱 侵入長の違いにより材料表面近傍での加工現象および欠 陥除去性に大きな影響を及ぼすことが予想される. そこで 次節では、第2章で最も顕著にバリが発生した d = 15 μm の矩形平行溝構造体に対してレーザ照射を行い, レーザに よるバリ除去性 (デバリング) に対するλおよびτの影響 について検討する.



図4 熱伝導解析モデルの模式図

表 3	解析条件
波長 λ	355, 532, 1064 nm
パルス幅 <i>τ</i>	3 ns, 0.5 ns, 20 ps
エネルギ密度 Q	0.1 J/cm ²
照射回数 N	1 shot
初期温度 T ₀	20°C

表 4 Ni-P (P10 wt%)	の熱的・	機械的物性値	(室温)
--------------------	------	--------	------

熱伝導率 <i>k</i> W/(m・K)	5.02
密度 ρ g/cm ³	7.9
比熱 C _p J/(g・K)	0.480



図5 各条件でのレーザ照射による深さ方向の温度勾配

表5 各条件でのレーザ照射による熱の侵入長

PL HOUSE		
パルス幅 <i>τ</i>	波長 λ	熱侵入長 1
	1064 nm	80.3 nm
3 ns	532 nm	77.8 nm
	355 nm	72.8 nm
0.5 ns	532 nm	43.6 nm
20 ps	532 nm	22.0 nm

3・2 LAS におけるデバリング効果の実験的検証 3・2・1 デバリングに及ぼす波長の影響

LAS 時のデバリングにおける波長 λ の影響を検討する ため、パルス幅を τ = 3 ns と固定した条件でデバリング実 験を行い、バリの除去性および構造体の形状変化について 評価した. レーザ発振器には New Wave Research 社製の QuikLaze-50 を用いた.本装置のレーザ強度は、最大レー ザ強度を 100%として 1~100%の間で 1%刻みで調整可能 となっている. 照射範囲は長方形であり、1 辺を 1~60 μ m の間で任意に変更可能である.なお,照射範囲の調整は光 軸の絞りにより行うため,照射範囲を変化させてもエネル ギ密度は一定となる.

実験条件を表 6 に示す.本実験では、デバリングにおけ る波長 λ の影響を検討するため、Nd: YAG レーザの基本波 (λ = 1064 nm),第 2 高調波 (λ = 532 nm) および第 3 高調 波 (λ = 355 nm) を使用して実験を行った.照射範囲は 60 µm × 60 µm とし、レーザの照射回数は 1~200 shots までの 範囲で実験を行った.

図 6 にレーザ未照射面および各波長のレーザによる *Q*=0.5 J/cm², *N*=200 shots の条件でのレーザ照射面(デ バリング面)の SEM 像を示す. 同図より,レーザ未照射 面では第2章での結果と同様,矩形形状平行溝構造体の稜 線部にバリが発生していることが確認できる.これに対し てデバリング面では,構造体稜線部のバリがレーザ照射に よる熱エネルギの集中で溶融していることが確認できる. ただし,*Q*=0.5 J/cm²の条件では, *λ*=355,532,1064 nm のいずれの波長によるデバリングでもバリは完全に溶融 せず,構造体稜線部に残存していることがわかる.

次に、 $Q=1.0 \text{ J/cm}^2$ の条件によるデバリング面を図7に 示す.同図より、エネルギ密度が十分である場合には、各 波長のレーザによる N = 200 shots の条件では矩形形状溝 の底部が溶融し、構造体自体の形状が劣化することがわか る.また N = 5 shots の条件では、 $\lambda = 355$, 532 nm の場合 には、レーザ照射領域内でバリが完全に除去できているこ とが確認できる.一方、 $\lambda = 1064$ nm のレーザにおいては、 N = 5, 200 shots のいずれの条件においても、バリ部を完 全に除去できていないと同時に、矩形形状溝の底部が溶融 していることが確認できる.このように、レーザの波長に よりバリの除去性に差異が生じたのは、前節で明らかにし たように各波長のレーザを照射した際の熱の侵入長が異 なることにより、構造体の表面近傍における溶融・蒸発な どの熱伝導現象に差異が生じたためであると考えられる.

波長 λ 355, 532, 1064 nm	
エネルギ密度 Q 0.5, 1.0 J/cm2	
照射回数 N 1~200 shots	
パルス幅 τ 3 ns	
周波数 f 50 Hz	
照射面積 S 60 × 60 μm ²	



λ=355 nm のレーザによる実験結果と比較を行い,バリ除

去性に対するパルス幅の影響を検討した. レーザ発振器は

EKSPLA 社製の PL2250 を用いた.本レーザ発振器のレー

表7 実験条件

波長 λ	266 nm
エネルギ密度 Q	$0.01\sim 0.06\ J/cm^2$
照射回数 N	$1 \sim 200 \text{ shots}$
パルス幅 τ	20 ps
周波数	50 Hz
スポット径 d	2.5 mm



(iv) 100 shots

図8 レーザ照射面の様子 $(\tau = 20 \text{ ps}, \lambda = 266 \text{ nm}, Q = 0.06 \text{ J/cm}^2)$

ザ媒体は前節で用いたレーザ発振器と同じく Nd: YAG で あり,基本波 (λ = 1064 nm),第2高調波 (λ = 532 nm), 第3高調波 (λ = 355 nm) に加えて第4高調波 (λ = 266 nm) の発振が可能である.

本節の実験条件を表7に示す.本節では上述のレーザ照 射装置による τ=20 ps のレーザにより照射実験を行い,前 節での実験結果と比較を行う. 波長λは前節での結果を踏 まえ、最も好適な条件であると予想される Nd: YAG レー ザの第4高調波 (λ=266 nm) とした. また, 前節での実 験と同様に照射回数は1~200 shots とした.

図8に実験結果の代表として O=0.06 J/cm²の条件によ

るレーザ照射面の SEM 像を示す. 同図 (i) に示 すように, N = 1 shot の レーザ照射面において バリ部のみが溶融して いることが確認できる. また, N=5, 10 shots の 条件においては, 同図 (ii), (iii) に示すよう に, レーザ照射面の中央 部においてバリが完全 に除去されていること



図0 フェムト秒ファイバ レーザによるLASの可能性 検証

が確認できる.ここで、同図(ii)、(iii) とパルス幅 r=3 ns のレーザによる実験結果(図7(i)(a))を比較すると、 図8(ii)、(iii)では構造体上面の溶融がなく、溝底部の 溶融も非常に少ないことがわかる.これは、前節で述べた ように熱侵入長が短いことにより、バリ部のみを優先的に 溶融・除去がされたためだと考えられる.ただし照射回数 がN=100,200 shotsの場合には、同図(iv)、(v)に示す ように、構造体ごと大きく破壊されることになる.とくに、 同図(v)に示す、溝底部に形成された連なった穴形状や 溶融層の広がりなどは、レーザ照射の熱エネルギによる溶 融・蒸発などの熱伝導現象だけでは説明することができず、 レーザが微細構造体に入射した際に形成する電界場の影 響や、非熱的な除去現象(アブレーション)などが関わる と考えられる.

以上の結果を踏まえ、現在はパルス幅 r をフェムト秒ま で短くした超短パルスのファイバレーザを導入し、図 9 に示す通りレーザ照射口を縦型に配置することで超精密 加工機上での LAS の実用可能性について検証を行ってい る.

4. 結言

本研究では,超精密切削によるマイクロオーダの微細構 造体上に発生したバリを除去する手法としてレーザ援用 サイマルプロセッシング (LAS) によるデバリング法を提 案し,その有効性について検討を行った.その結果得られ た知見を以下に示す.

- (1) 先端幅 5 µm の矩形バイトにより平行溝構造体創成 実験を行った結果,構造が高アスペクト比であるほ どバリの発生が顕著になることを明らかにした.
- (2) 平板に対する熱伝導解析を行い、レーザ波長の影響 を検討した結果、波長が短いレーザほど熱侵入長が 小さくなることを明らかにした.
- (3) 熱伝導解析において、レーザのパルス幅の影響を検 討した結果、パルス幅が短いレーザであるほど熱侵 入長が小さくなることを明らかにした.

- (4) 第2章で作製した微細構造体のうち,バリの発生が 顕著であった d = 15 µm の矩形形状平行溝に対して レーザデバリング実験を行った結果, τ = 20 ps, λ = 266 nm のレーザにおいて形状誤差の増大を伴わ ない高品位なバリ除去が可能であることを明らかに した.
- (5) LAS におけるバリ除去性には、レーザ照射による熱の侵入長が関わることを確認し、短波長、短パルスのレーザであるほど良好なバリ除去が可能であることを明らかにした.

謝 辞

本研究は、公益財団法人天田財団 平成28年度一般研究 開発助成(AF-2016221)および工作機械技術振興財団 研 究助成により実施した研究に基づいていることを付記す るとともに、各財団に感謝致します.

参考文献

- 太田稔:表面機能向上のための表面改質・仕上げ技術の 展望,精密工学会誌,81-12 (2015),1049.
- 第田久雄:表面微細構造による光学機能の発現と応用技術,精密工学会誌,74-8 (2008),781.
- 3)蛯原建三・山本明・河合知彦・羽村 雅之:超精密多軸 加工機によるマイクロ・ナノ切削加工、日本機械学会誌、 111-1073 (2008), 4.
- 4) 洪榮杓: 超精密加工機の現状と加工事例, 精密工学会誌, 78-9 (2012), 744.
- 5) 益子直人・小林龍一・寺岡祥平・高柳俊・嶋田慶太・水 谷正義,厨川常元:微細構造金型加工に対するレーザ援 用マイクロ切削法に関する研究,砥粒加工学会誌,59-10, (2015),588.
- 6) Xu S., Osawa S., Kobayashi R., Shimada K., Mizutani M. and Kuriyagawa T. : Minimizing berrs and defects on microstructures with laser assisted micromachining Technology, International Journal of Automation Technology, 10-6, (2016), 891.